

(公社)日本分光学会 関西支部 令和6年度 第2回講演会・見学会

株式会社堀場テクノサービス本社(京都)にて、日本分光学会関西支部令和6年度(2024年度)第2回講演会・見学会を開催します。

主催: 日本分光学会 関西支部

日時: 2024年11月13日(水)

会場: 株式会社堀場テクノサービス 6階テクノプラザ

〒601-8305 京都市南区吉祥院宮の東町2番地 及び Zoom (ハイブリッド形式)

(アクセス)

<https://www.horiba.com/jpn/company/group-companies/asia/japan/horiba-techno-service-co-ltd/kyoto/>

・JR 西大路駅から徒歩 13 分

・阪急 西京極から徒歩 15 分

・JR 京都駅からタクシー15分 (西大路八条を西へ約 800 m 南側)

<プログラム>

13:30-13:35 開会挨拶

13:35-14:05 「近接場ラマン分光法を用いた半導体デバイスの局所応力解析」

内田 智之(株式会社東レリサーチセンター 構造化学研究部)

14:05-14:35 「時間分解蛍光分光測定法を用いた半導体材料評価法」

北川 雄一(株式会社堀場テクノサービス 分析技術本部 分析技術部)

14:35-14:50 休憩

14:50-15:20 「蛍光分光法を用いたバイオ医薬品の特性評価」

若林 慧(株式会社堀場製作所 バイオヘルスケア本部 ライフサイエンスソリューション部)

15:20-15:50 「赤外レーザー吸収変調法の原理とそのガス分析応用」

岩田 憲和(株式会社堀場製作所 開発本部 ガス・流体計測開発部)

16:00-16:50 見学会 株式会社堀場テクノサービス本社ビル *対面のみ

オフィス・テクニカルサポートセンター・分析ラボ(Analytical Solution Plaza)

17:00-18:30 懇親会

参加費: 無料

申込方法: 氏名・所属・「日本分光学会会員・非会員・学生」・「オンライン・現地参加」の区分を明記して、件名を「日本分光学会関西支部講演会参加申込」として11月8日(金)までに、以下のメールアドレス宛にお申し込みください。

申込・問合せ先: 日本分光学会関西支部幹事 中 庸行(株式会社堀場製作所)

E-mail: nobuyuki.naka@horiba.com